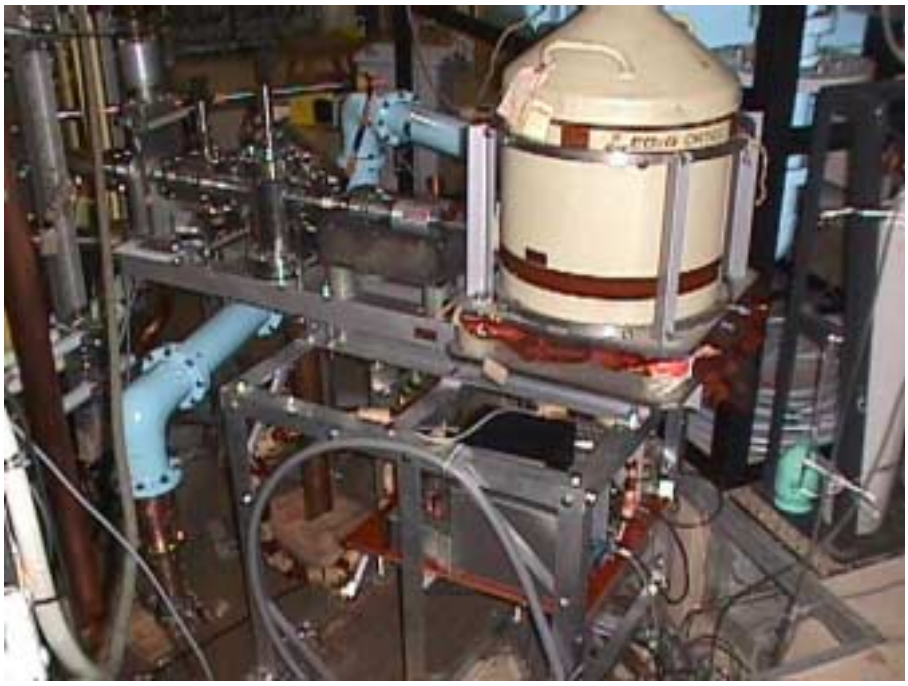
移動準備調査
機器名：Si(Li)半導体検出器
種類：計測器
構成：検出器システム本体（検出器、デュワー、コリメータ、鉛カバーetc.)、バイアス電源（＋主増幅器＋波形成型器)、ADC、Fe55 線源、ゲートバルブ、接続フランジ、ベローズ、本体の台座、減衰器
入力：AC100V、アース
出力：信号線（8/31 現在は BNC1 本：CAMAC へ）
ポート：P9C
処理方法：すべて移動
作業要領（作業時間ｘ作業人数)：

（０）調査、写真（1 時間ｘ1 人）
（１）分解（ケーブル、フランジ、ベローズ etc.）（0.5 時間ｘ1 人）
（２）分解（本体と台座との切り離し（クレーン使用))（0.5 時間ｘ４人）
（３）分解（台座）（1 時間ｘ1 人（一時 2 人))
（４）梱包（構成機器 etc.）（1 時間ｘ1 人）
（５）記録整理印刷
(*）業者による移動

廃棄：特になし



検出器システム本体、バイアス電源、ゲートバルブ、接続フランジ、ベローズ、本体の台座

Fe55 線源

ADC、減衰器